

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Andreas Breyer
Manager Media Relations

Mobile +49 151 1242 8585
E-Mail press@emva.org

5. Septembre, 2019

EMVA organise un cycle de conférences sur la Vision Industrielle lors de l'Exposition Measurement World à Paris.

- Série de conférences sur des sujets liés au traitement de l'image pendant les deux premières journées du salon professionnel
- Plusieurs entreprises membres d'EMVA exposent avec leur propre stand

EMVA a le plaisir d'annoncer qu'elle contribuera à la présence de la vision lors du salon Measurement World à travers deux demi-journées conférence. Le nouveau format d'exposition biennal Measurement World est dédié à la mesure dans son sens le plus large et se tiendra du 24 au 26 septembre dans le hall 4 du parc des expositions de la Porte de Versailles. Les présentations en vision industrielle sont faites en français ou en anglais et sont gratuites pour tous les visiteurs. Elles auront lieu le mardi 24 septembre de 14h00 à 17h00 et le mercredi 25 septembre de 9h30 à 12h00 en SALLE 1 du hall 4.

Les sujets de présentation incluent l'état de l'art des technologies de vision, la description d'applications concrètes de vision industrielle dans différents secteurs industriels, les standards de vision industrielle et leurs objectifs, ainsi que la description des marchés de la vision en France, en Europe et dans le monde. Ci-dessous l'horaire incluant les titres des présentations :

Mardi, 24 Septembre

14:00 – 14:30	EMVA: Presentation et chiffres Jean CARON – Michel OLLIVIER – Members of the EMVA Board
14:30 – 15:00	Etat de l'art des capteurs visibles pour la Machine Vision et leur futur Yvan EILERS - SVS-VISTEK
15:00 - 15:30	Artificial intelligence on edge devices for machine vision applications Boris DUCHE - IDS
15:30 – 16:00	Techniques d'illumination pour les nouvelles applications Machine Vision (Hyperspectral, SWIR, 3D...) Arnaud MESTIVIER – EFFILUX
16:00 – 16:30	Comment utiliser la technologie Sony de camera polarisée pour les applications complexes et ajouter une nouvelle dimension à l'inspection ? Pascal CHEVALIER – I2S / Stéphane CLAUSS – SONY
16:30 – 17:00	Vision embarquée : de l'optimisation à la miniaturisation, les facteurs clefs pour réussir le développement de vos applications Elodie Rigaudiere / TECHWAY

Mercredi, 25 Septembre

9:30 – 10:00	EMVA: Machine Vision : les standards Jean CARON – Michel OLLIVIER – Members of the EMVA Board
10:00 – 10:30	Le suivi d'objets multiples, un enjeu pour la vision industrielle Romain BAUDE – APREX SAS
10:30 - 11:00	Comment innover et créer de la valeur avec la recherche publique ? Rodolphe BERNARD – INSAVALOR
11:00 – 11:30	Expand the reach of your inspection systems with infrared imaging technologies Sébastien FRASSE-SOMBET – LYNRED (SOFRADIR/ULIS)
11:30 – 12:00	La tomographie à rayons X au service du monde industriel Laura CREON - SEMATEC

Les membres de l'EMVA à Measurement World

Plusieurs membres de l'EMVA exposeront au salon Measurement World avec leurs propres stands. Il s'agit d'ATD Electronique, Carl Zeiss, Edmund Optics GmbH, EFFILUX, IDS - Imaging Development Systems, Mettler Toledo, Precitec, Stemmer Imaging, SVS Vistek, et VS Technology. De plus, en plus de son stand, ATD Electronique a annoncé

qu'elle proposait son propre programme de conférences. Plus de détails sur le programme et la façon de s'inscrire se trouvent sur leurs sites Web www.atdelectronique.com/event-shows.

About EMVA:

Founded in May 2003 in Barcelona, the European Machine Vision Association currently has about 120+ members representing more than 20 nations. Its aim is to promote the development and use of machine vision technology and to support the interests of its members - machine vision companies, research institutions and national machine vision associations. The main fields of work of EMVA are: standardization, statistics, the annual EMVA Business Conference and other networking events, European research funding, public relations and marketing. To find out more visit the web site www.emva.org.